

Tisztelt Gazdasági Szereplők!

A Miskolci Egyetem ajánlatkérő a „Korrelatív lézeres vágással kombinált fókuszált pásztázó elektronmikroszkóp beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás során beérkezett kérelem alapján az alábbi

**kiegészítő tájékoztatást**

nyújtja:

**1. Kérdés:**

A Közbeszerzési Dokumentáció III. fejezet Értékelési szempontok és módszerek 4. pontja az ion/plazma vágás sebességére vonatkozik. A Felolvasólap mintán a megfelelő pontnál az értéket „nA mintaáram erősség”-ként kérik megadni.

Kérdésünk: jól gondoljuk-e, hogy itt az ionnyaláb vagy plazmanyaláb legnagyobb elérhető áramerősségét értik nanoamperben megadva?

**Válasz:**

Igen.

Miskolc, 2018. április 10.

Tisztelettel:

a Miskolci Egyetem  
ajánlatkérő képviselőjében



Dr. Guba Zoltán  
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó  
lajstromszám: 00631

Dr. Guba Zoltán  
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó  
lajstromszáma: 00631